PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-133065

(43) Date of publication of application: 20.06.1986

(51)Int.CI.

G11B 11/00 // G11B 7/00

(21)Application number : 59-255318

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

03.12.1984

(72)Inventor: SHIMADA SATOSHI

SATO YOSHIO SASAKI HIROSHI

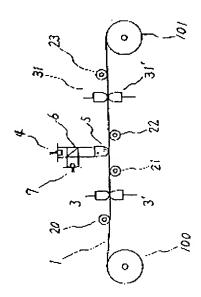
TSUBOI NOBUYOSHI

ITO TETSUO NIHEI HIDEKI

MIYAMOTO NORIFUMI KOYANAGI HIROAKI KAWAKAMI HIROJI

(54) OPTICAL INFORMATION RECORDING DEVICE (57)Abstract:

PURPOSE: To erase the 2nd recorded phase, to transform it into th 1st phase reversely and to re-write information by applying a heat history to a phase transformation type optical recording alloy formed on an insulating substrate by means of a current so as to give an information change and detecting the information volume by an optical characteristic detecting means. CONSTITUTION: Rollers 20W23 are installed in order to give a sufficient tensile force to a tape 1 stretched between two reels 100 and 101. Then recording probes 3 and 3' flow a current to the upper and lower surfaces of the tape and give heat energy necessary for the phase transformation to the optical recording alloy formed on the tape. The reflectance of the optical recording alloy 1



on the tape increases, for instance, in accordance with a given temperature profile, and

Searching PAJ Page 2 of 2

accordingly it is detected as a voltage signal change by a read system composed of a beam spliter 6, an objective lens 5 and a photodiode 4. When erasing probes 31 and 31 need heat energy, a smaller heat energy than the recording probes 3 and 3' is given for a long time, whereby the optical recording alloy 1 is transformed into the 1st phase and the reflectance is dropped to erase information.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出顧公開

砂公開特許公報(A)

昭61 - 133065

@Int_Cl,4

激別記号

广内整理番号

@公開 昭和61年(1986)6月20日

G 11 B 11/00 # G 11 B 7/00 7426—5D A —7734—5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全13頁)

光情報記錄裝置 **9発明の名称** 頭 昭59-255318 创特 昭59(1984)12月3日 ❷出 日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究 田 明 者 の発 所内 日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究 維 臒 美 佐 母発 明 老 所内 日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究 Ħ 木 宏 佐 蚏 者 日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究 Œ 義 母発 弱 者 東京都千代田区神田較河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 **①出** 爾 人 弁理士 高橋 外2名 ②代 理

明 組 む

税明の名称 光情報記録装章 特許語次の範囲

最終頁に続く

- L、組株基板上に形成した。具なる數層歴により、 光の反射、透過、吸収等の光学特性を変化させる 相変態型の光記録合金と、この一部之たは全部に 電機を与える手段をもち、電流によって無理を 加えることにより、光記録合金に情報要化を与え、 光学特性物類手段により慣制量を検出する光情報 配容時間。
- 2. 第1項記載の模性において、光記線合金の一部に少くとも2つの思维を登録し所望の領域に電波を通じて所定の加熱、冷却を与え光記録合金股への情報記録・消去を行う光情報記録数質。
- 3. 新上項記載の装置において、先記録合金額の 所質の似象にコイルを近接し、うず電流を決して 所定の加際、冷却プロフィルを与え、光紀総合金 額への情報記録・消去を行う光情報記録装数。
- 4 。 黙較化を与えて結晶構造を変化させる光記鉄 合金券熱材料を当接させ、その一部または金器に

電流を通じて所定の加熱、冷却を行う手段をもち、 これを用いて光記録合金に相要化を与え、光の反射、透過本または吸収率の変化物知手段により、 光記録合金に記録された情報を検出する光情報記

- 5. 無変化を与えて前鼻構造を変化させる光記録 合金を用いた領4項記載の光情観記録機置におい で別の距源を有する無容量体と当被手段により光 記録合金の一部または会想を肝定の加熱。冷却を 行うことにより、相変化を与え、光配数合金額へ の情報記録、消去を行なう光情報記録要量。
- 6. 第1~5 項記級の製質において、第1 相を定める第1 互産プロファイルは第2 相を定める第2 温度プロファイルより低級。 長時間に保持され、 第1 温度プロファイルは光彩料合金に選す電流に より与えて記録信権の割去を行うことを特徴とす る光情保配録数据。
- 7. 第1~6 項記録の袋置において、第1 相を定 める第1 高度プロファイルより、さらに低型。長 時間で、相要化には客与しない第3 の温度プロフ

猪艄昭61-133065(2)

アイルに予め保持をれることを特徴とする光情報 紀典数量。

- 8. 館らまたは7 項記載の数型において、光照射 季度を設けこれを用いて光記録合金を加熱し路2 の選度プロフアイルを与え情報の記録を行うこと を特徴とする光情報記録数数。
- 8. 第1~8項記載の装置において、光記録合金 の加熱手段に施す電流の周波数が各国度プロファ イルにより異なることを特徴とする光性視記録装置。
- 10. 第1~9 項記載の装置において、相変化型材料が絶象基板の一つの面または関面に被着された 複成であることを特徴とする光管様に最終度。
- 11. 第10項記載の数値において、特定の領域に 分離して相関化型材料を実数質形成したことを特 数とする光質質素整備。
- 13. 第11項配載の装置において、分差のための 服益軌流をもつ光情報配線装置。
- 13. 純鉄基板上に光記鉄合金を形成し、さらに、 透明結構成を被着させ、その一部を除去して辨記

光記録合金と認識する電 パツドを被数値設けた 光情報記録数数。

- 14. 光記録合金膜の上下に透明性帯電媒を形成した光記録合命チープと、この上下面に当接させた 複数個の情報記録。消去用電視プローブを備えた 光情報記録器質
- 15. 剪4, 13, 14 項記載の光情報記録組体は可能性を有したテープ状であり、情報の記録と消 会は光記録合金又は耐控発熱体に流す環旋による 加熱気度プロフアイルで行い、情報の観出は光記録合金に履射した光の反射光を検知することに行う光情報配換金官。
- 16. 第3 項記載の報便において、光記録合金數上 に所定の序さの動象観を形成し、この上に光記録 合金額知差用の高周波コイルを当接させた光情様 記載報差。
- 17. 趙春基板上に形成した光記録合金の先情報記録版本、これに記録した情報を消去するための、 高周紋演奏コイル、観者の相対位置を2方向に変 化させる移動学度、高周紋コイルの影動・切断手

政からなる光情報記録袋費。

- 18. 男 6、 7. 8 項記載の情報配録装置において、透明基級上に形成した光記録合金に、基板費から光を照射して毎2の限度プロフアイルを与えて情報を記載。禁出し、光記録合金関から高層被加熱コイルを近接をせ、記録情報の領去を行う光情報記録器。
- 19、君(上項記載の奴隷において、高馬波加黙コ イルと光記録合金膜との含よりを一定額に保持する手段を具備した光情報記録数数。

発明の辞編な説明

(発明の利用分野)

本発明は光学的平成により情報を記憶する光俊 程配性数値に係り、特に記録・再生・損去の行な える光情程記録数数に関する。

(発努の背景)

近年、情報記録の高級度化、デジタル化が進む につれて個々の情報配録再生方式の関系が進められている。特にレーザの光エネルギを情報の記録 消去、再生に利用した光ディスクは工業レアメタ

ルね80、1983(光ディスクと材料)に記載され ているように截気ディスクに比べ、高い記録函皮 が可能であり、今後の情報記録の有力な方式であ る。このうち、レーザによる存む数度はコンパク ト・ディスク(CD)として実用化されている。 一方、配給可能な方式には追記型と書き換え可能 型の大きく2つに分けられる。前者は1回の寄き 込みのみが可怕であり、策去はできない。狭着は くり返しの記録。測点が可能な方式である。遠記 型の配鉄方法はレーザ光により記録部分の媒件を 破壊あるいは成形して凹凸をつけ、再生にはこの 出凸型分でのレーザ光の干渉による光反射量の姿 化を利用する。この記録媒体にはTeやその会会 を利用して、その恩解。昇華による凹凸の紋形が 一般的に知られている。この親の鉄体では存住な ビ電子の問題を含んでいる。書き換え可能型の窓 級媒体としては光磁気材料が主流である。この方 法は光エネルギを利用してキュリー点あるいは補 微点监控付近で旅体の局部的な磁気具方性を反転 させ記録し、その部分での領先入射光の磁気ファ

特開昭61-133065(3)

ラデー効果及び磁気カー効果による極光型の回転量にて再生する。この方法は零き換え可観性の最も有型なものとして数年後の狭用化を目指し有力的な研究競兒が適かられている。その他の否言終入可能型方式として配線媒体の非品質と結晶質の可逆的相変化による反射事変化を利用したものがある。例えばNational Technical Report Yol28 Ka 5 (1983) に記載するのに少量のGeをよびSaを添加した材料がある。

ļ

しかし、この方式は非品質相の結晶化温度が低 く、常温における権の不安定をがある。

一方、色調変化を利用した合金として、出頭人 - パ粉のパー(34(!) の先駆に係る特額昭59-42708亨に述べられている とおり結晶間の模数数を利用した光記録合金があ

この光記録合金とは、国体状態で意温より高い 第1の製度(高温)と該第1の限度より低い第2 の温度(低温)とで異なった結晶構造を有する合 金において、該合金はその表面の少なくとも一部 が確認高量からの急冷によって前記低温における 非象やによる結晶構造と異なる結晶構造を形成する含金組成を有することを特徴とする配類材料である。 この合金は固相状態での無熱や輝処理により、

この合会は囚根状態での類點冷輝処理により、 阿一匹度で少なくとも2種の分光反射率を有し、 可逆的に分光反射率を変えることのできるもので ある。すなわち、本発明に係る合金は無視なな 少なくとも2つの型度領域で利品構造の異ななで 相を有し、それらの内。基型相を創造した状態で 非本治の概念状態の低温板状態とで分光反射を対し、 変現域での加熱を含めた低型を 度低域での加熱を即により分光反射率が可逆的に を化するものである。

この光記録合金の可逆的反射率の変化について その原理を第1個を用いて設明する。回はスード 二元保合金の状態因であり。固体体とも、c 金里 低化合物が存在する: A B 。 組成の合金を例にと ると、この合金は固相状質において、 b 単相、 (b+c) 相及び (a+c) 相がある。 結晶構造 は a 、b 、c のそれぞれ単根状態で異なり、これ

(合金収収)

光記号会会は、高級及び任日状態で異なった結 品構造を有するもので、夏温からの念物によつて その念冷された結晶構造が形成されるものでなけ ればならない。更に、この急冷されて形成された 相は所定の温度での加熱によって任祖状態での結 品構造に変化するものでなければならない。この ように高温からの急やによつて低温での積品構造 と異なった結品構造を得るためのお知識度として 10° セグ砂以上又は、10° セグ砂以上で。こ のような結品構造の変化が生じるものが好ましい。

また、概を定成分とし、A4, C4及び2nを含む合金が好ましく、更にこれらの合金に第3元策としてCu, A4, Auを含有する合金が好ましい。

金を生成分とし、A & を含む合金が好ましい。 本発明合金は前記 T b 級元素と T b 級、 T b 級及び V b 線元素との金属圏化合物を有する ものが舒ましい。

特開昭61-133065(4)

(ノンバルクとその要遺法)

光記録合金は反射道の可変性を持るために対称 の加熱怠冷によつて過冷根を形成できるものがる 思である。高速で情報の製作及び記憶させるには 材料の念熟念拾効果の高い悪容量の小さいノンバ ルクが望ましい。即ち、所望の彼小面茲に対して 投入されたエネルギーによつで矢杖的に武玺の面 複部分だけが深さ金体にわたつて基準となる結晶 構造と異なる結晶構造に変り得る容積を答つノン パルタであることが望ましい。使つて、所望の戦 小面貌によつて高速度の情報を製作するには、意 容量の小さいノンバルクである俗,態,和釆ある いは粉末等が蒸ましい。記録密度として、20メ ガビット/可以上となるような慌小面符での情報 の製作には0.01 ~0.2 µmの順序とするの がよい。一般に金属関化合物は塑性和工が厳しい。 使つて、福。側。羅根あるいは粉末にする手法と して材料を気積あるいは被積から直接急位置化さ せて所定の形状にすることが有効である。これら の方法にはPVD法(素着。スパツタリング法等)。 何又は組織は最適急的法によって形成するのが 行ましく、厚さ又は底径 0.1 m以下が好ましい。 特に 0.1 pm以下の結晶粒径の俗又は組織を契 過するには 0.05 m以下の厚さ又は直径が行ま しい。

お末は、結婚を気体又は核体の冷談とともに収 存をせて水中に投入させて急冷するアトマイズ独 によって形成させることが好ましい。その故様は 0.1 m以下が好ましく、特に数様1 μ m 以下の

超数粉が好ましい.

酸は前述の知く蒸着、スパッタリング、CVD電気メンキ、化学メッキ等によつで形成できる。特に、O・1 μm以下の既体を形成するにはスパッタリングが好ましい、スパッタリングは目報の合金組成のコントロールが容易にできる。

(祖龍)

光記録合金は、高温及び低温において異なる結構を有し、高温からの念色によって高温である。高温からの念色によって高温で表現で、高温を登録で、場合を表現で、高温では、100mmのでは、10

また、発記録合金は四相要額。たとえば共将要 意文は包析要態を有する合金組成が好すしく、そ の合金は高温からの急冷と非急冷によつて分光反 針本の弦の大きいものが得られる。

光記録合金は超微細結晶数を有する合金が行ま しく、特に結晶数様は0.1 pn以下が行ましい。 即ち、結晶数は可視光保域の波長の値より小さい のが行ましいが、半単体レーが光の波長の値より 小さいものでもよい。

(特性)

先記録の記録材料は、可視光保域における分光 反射率を図一温度で少なくとも2種製形成させる ことができる。即ち、高温からの急冷によつで形成された結晶構造(組織)を有するものの分光反 射率が非急冷によって形成された結晶構造(組織) を有するものの分光反射率と異なつていることが 必要である。

また、急格と非意格によつて得られるものの分 光反射率の基は5%以上が好ましく、特に10% 以上有することが好ましい。分光反射率の並が大

特別部61-133065(8)

きければ、目花による色の規則が容易であり、校 で記載する各種用途において観音な効果がある。

分光反射をせる光原として、電磁波であれば可 現光以外でも使用可値であり、赤外線。 無外線な ども使用可能である。

光記納合金のその他の特性として、電気抵抗率。 光の風折率。光の傷光率。光の透透率なども分光 反射率と同様に可逆的に変えることができ、各種 情報の記録。記録された情報を再生することに利 用することができる。

分光反射率は合金の表面あらさ状態に関係するので、前途のように少なくとも可視光便域に おいて10%以上有するように少なくとも目的とする 部分において製面になっているのが好ましい。

光記録合金は、知然急冷によつて部分的又は全体に結晶構造の変化による電磁波の分光反射率。 電気抵抗率。届折率。質光率。透過率等の待落的 又は電気的特性を変化させ、これらの特性の変化 を利用して情報の記録用素子に使用することができる。

また、光記録を会を記録媒体に用いるデイスク は情報が記録されているかでかが自我で判別でき る大きなメリントがある。

すなわち、この光記録合金は、第2回(8)に 示すような基版11上に耐朗状態に形成され、第 2回(A)に示すパルス値で、のような瞬間的で

光記録合金を光デイスクの記録媒体に使用した場合の記録及び再生の原理の例は次の通りである。 先ず、記録媒体を用部内に加熱し歌加熱後の急冷 によって高温度観味での結晶構造を母温度領域で 祭神させて所定の情報を記録し、又は高温相をベ ースとして、具部的に加熱して高温相中に局部的

写い鶫エネルギーも与えることにより鮮2の相に 変離し、終る団に示すように反射率がのから囟に 変化する。次に、パルス幅で。をもつような比較 的長い低格エネルギーを与えることにより、据る 相に可能的に説思し、この特定射路はゆから①に 更化する。この反射事要化は、第2個(A)に示 した相変点に各手しない征然エネルギーP。の光 ビームを合金材料1でスポット展射しその反射光 を電気的に検出する原知の光学へツド袋電で修知 することができる。光学ヘンドでは好る板の根液 化を与えるに必要な、知時間、高熱プロファイル を努えの益度プロファイルを記録用、これより長 時間、低熱プロファイルを与え、第1根への変化 を生じしめる第1の温度プロファイルを荷去用そ して、相変化に直接要与しない際エネルギーを採 針することによる忍度プロファイルを設出し用の 光エネルギーとして配分する。

(発明の目的)

本発明の目的は相変意型光記録合金の相変態を 行う装置に係り、特に記録された第2の相を消去。

持開報61-133065(6)

し第1の役に可避的に変感をせる情報各換え製<mark>度</mark> に関する。

(発明の領質)

本苑明では、光記録合会の少なくとも一郎をレ ーザー光以外の手法で加熱することで、その消去 を行なうものである。

(発明の実施例)

個要想要の兇記録合金の記録特性は 0.1 メリオーダーのパルス値で否込みが可能であることが明らかになり、従来の方式と比較しても (1) 従来のビッド方式にない書換え機能がある。 (2) 書換え機能を有するアモルファス・結品変趣型に比べ、記季労命が長い。という特性がある故、高密度記録材料として有質である。

相反思型光記差金金は従来の材料に比べ、機能 的態度が高く、伸び量が多い数、フレキシビリテ イーに言んでおり、解内のデイスク,テープ,カ 一ド等に進着やスパッキリングして使用する場合 に特に好望さである。このような各種情報担体に 対する情報の記録・消去方式は必要とする情報最

本税明はこの点に超みなされたもので、光記録合金に電流を深してその発熱エネルギーを利用して消失状態を得るものである。 電流を流す方法は各種情報担体に応じて適切に選ぶ必要があるが、 その原項を第4回以下に説明する。

第4回は始後性基根11上に解駁化した光記録合金1を形成した情報記録組体に見渡プロープ型のヘッド33のプロープ31,33を当快させ、電源4からの電気エネルギーをスイツチ手段5で光記録合金1の一部に供給し、この領域に生じるジュール熱により光記録合金を発熱させるものである。合金の比解抗は100~10~2~立だから厚さが0.1 μm、恒1μm、反と1μmの電極個における合金の移航値Rは

$$R = \rho \cdot \frac{4}{8} = (10^{-4} - 10^{-4}) \times \frac{10^{-4}}{10^{-6} \times 10^{-4}} = 0.1 - 1(\Omega) - (1)$$

となる。この能抗を光之録合金の第2 相から第1 相への変想温度(相去温度) 150 ℃に加熱する には実験的に約8 m W の電力が必要なので、必要 な電池 L は や変質イメージ等から快める必要があり、特に、 材料の特性に基づいた方式を無用する必要がある。 この点、光記録者会は熱伝感率が大きいため、記 気に関して、短時間、高熱エネルギーのパルスを 投入し、減少間観へ記録することが有効であり、 これによつて高速を込を連載することができる。

$$l = \left(\frac{3 \times 10^{-1}}{0.1 - 1}\right)^{\frac{1}{4}} = 0.173 \sim 0.055(A) - (2)$$

となる。処理する情報量を増やすには第4回。
(8) に示すようなマルチブローブが有効である。
また第4回(C)に示すように、実際の情報記録
但体には耐摩託性に優れ、透明性を有する保護語
1 0 と 郵電職 1 1 を複数値アレイ状にその表面上
形成することができる。この場合、情報の記録観 域が配紙 1 0 1 ~ 1 2 3 のピンチで刻約される故、 ホトリングラフ等の機械加工によりμmオーダに 加工する。この場合はカードに光記録合金を被着 ませた例として軽減である。

5 日は、光記録合金1を選明な事業保険観11、11、でコーテイングし、その上下頭に増位させたプローブにより、合金の厚さ方向に電液を通じることによって素熱させる構造である。このような構造の光記録信件は全体の呼みをミクロンオーダと語めて弱くできるので光記録合金テーブを実現できる。このような方法で光記録合金1

特開昭61-133065(プ)

を知思させ前述した501相と第2相関の変量を行 わせることができる。

第6 団は、補強材12上に光記録合金1を形成した構造で、補強材12の材料は発熱体としても機能するように光記録合金1よりは比低折の大きい材料であるこりはム系の材料が好ましい。プローブ3、3、が当接する上下面には透明準度体11、11、が破着されており、光記録合金テーブの耐久性を向上させる。これらの合計序みは強度だけでなく1μα~10μmの間で必要な環境、電圧・発熱効率などを対域して設計する必要がある。

第7回は、光記録合金テープの記録。酸出・消去系全体の環略図で、2個のリール100.101の間に張られたテープ1に十分な領力を与えるため20.21.22、23のローラーが設けられ、記録ブローブ3,3、がテープの上下面に電訊を減しチープに形成された光記録金金へその相優履に必要な終ニネルギーを与える。与えられた園屋プロファイルに応じてチープ上の光記録金金1は

反射率が例えば増化するので、これを光紅 7、ビームスプリツター 6、対待レンズ 5。 ホトダイとード 1 からなる説出し系により電圧信号優化として検知する。対衡レンズ 5 の寸怯は、その免燥がかテーブ 1 を押機した料、光学系のビームの関がかかが 5 れるように、塩点さより等がプローブをおいる。 3 1、3 1、は高去用のブローブをあり、必要な時には紀録用プローブを、2 1、3 1、4 リンの数エネルギーを長時間与えることにより、光比数合金 1 を第 1 相に変態でした。反射率を設置される実施到においてきらに明確になるであるう。

第8回は、光記録合金にうず電波を決してジュール熱を発生させ、第1相。 第2相の相談解を生じる温度プロファイルを作るものである。

高周数類数数4からMHx限度の高周被電池を コイルCに洗し、コイルに発生する理束目に直角 に合金額1を近づけると、合金額上に同心円状に 掲載途が禁生する。

うず電便の大きさは、コイル3と合金額1とのがきまりはに依存するので、常に見てに係つののがある。第8回(B)はこれを実現である。第6回(B)はこれを実現でする。コイル3と合金額1との間に対解するので、コイル3と合金数1とので、コイル3の形態をある。からに関係を表現である。これに対象に対象には、合金数では、のでは、かできる。このが、約20とを表現性よく特徴でしたができる。このが、約20とを表現性よく特徴でしたができる。このが、約20とを表現性よく特徴でしているが、約20とをもつまたが、の厚みをもつスペーサを両者間に数値してもよい。

解9回は、発記録合金1をデイスクイメージとして解放し、移動ホルダー100でモーター10上に認難し、回転しながら、コイル3を半後方向に移動させ、合金1上にうず電流を生じさせ、発然により記録された情報を選去する数置的である。この調要は、情報のイレーザーとして、コンパクトかつ母コストに製作することができる。また、世界のピット方式(ライトフンス)型の光記録。

設出装置とデーター必須方式を統一すれば、水料 去数理だけを追加するだけで光記録合金を用いた 所表可能型光記録数配が実現し、概念は安無な消 去数値を追加額及するだけでよく、視めて便利で ある。

配録された情報を報告するだけの専用器としては第10個に示すような、予め所定の組成に保持された無容量体2を光空級会会1に直接させ、所定の温度プロフアイルを得ることができる。また、第11回に示すようなオーブン2の中に光起鉄を会ま1を設置、高期設立イル3からマイクロ改を込り光型総合会1中に建設を生じしめスインチャタイマー等5と追悼させ前定の収度プロファイルを関係を利用することができる。これらの設置は振めて簡単、任コストに製作することができる。

次に、記録。東出、消去機能を有する光記兼合 金ディスク用光学へンドの金体構成を第12回に 景す。

再回の各部の信号とその動作について以下に説明する。1は光気となるレーザダイオードである。

排開昭61-133065(8)

2 はコリメーションレンズで、レーザーダイオー だ1の光束を平行光にする。3は何光ピームスプ リッタ (以下PBSと時称する) で、コリメーシ ヨンレンズの出力光を透過するとともに、つぎに 述べる記号4で示すえ/4板からのもどり光を眉 折する。1/4叔4はPBS3で入射光と反射光 の配剤を容易にするために光の位相構光に用いる。 5は対物レンズであり、人射光を集光するために 用いられる、6はカシブリングレンズで、P853か らの光東を受けてこれを集光させる。カツブリン グレンズ6は直交された2つのかまぼこ形レンズ で構成されている。7は光被知器である。光検知 置?はカツブリングレンズ 6 からの入射光 L 6 の 光スポット形状を検知することによつて対称レン ズ5からの出力光し5の光スポット形状を間接的 に赖知する。8はアクチユエータであり、アクチ ユエータ8は光鉄知易7の出力に従い、封韓レン ズ5の出力光し5の焦点位置を両型する。81は レンズ製験包であり、レンズ製剤部81はアクチ ユエーチ8からの駆動制御出力によつで、対勢シ

ンズ5の位置を制盤する。9は情報を光学的に混 録。再生、消去等が可能なデイスクであり、その 一杯を示す。ディスク9は対衡レンズ5からの出 ガ光し5がデイスク面上に原望の光スポツトも原 対することによつて、上記の記録,再生を可由に している。10はモータであり、デイスク9はモ ータ10により配動する、30は、デイスク8に 近映設猷された高周被コイルで、デイスク8上に 形成した光記録合金数中にうず電流を生じしめ、 前述した所定の温度プロファイルを比較的広い領 城に与えて、記録した慣報を担去する。30′は 30と昇雄蛇をもつ高層波コイルであり、デイス ク8の裏面から加熱する方が軒部台の語台の設置 気である。この例は次の終13日に詳細図を示す。 すなわち、ディスクをはその表面の汚れの影響を 財止するため、下面に光記録合金膜81を形成し、 記録。再生は上面から透明系数9中を通過した光 線を合金額81上にて絞り込みエネルギー密展を 憂大にして記録し、分解記を高めて確出しを行う。 ところが、消去を行う場合、解述のように、記録

時の起展プロファイルに比べて程度が低く、長時 間の風射を必要とする、これを透成する方法とし て、デイスク9のトランク方向に扱いだ円ピーム を煩射する方法や、AOモジユレータを用いてピ ームスポットを複数作成する方法など光ビームを 広げる方法が歴異されているが、この光記録合金 を用いた情報組体にとつての最密な方法とは答え ない。その増由は、記録,試出の時に要求される 光ビームを展界まで絞り込むということと相矛盾 して消会時に光ビームを十分拡大することが一つ の光学系では難しいからである。そこで、群13 図に示すように、高異数コイル30′を光記録合 **金鳳91に近彼させて、合金恩中にうず母波を先** じさせることにより、比較的広い個域に均一な所 望の温度プロファイルを作り出すことが可能であ る。このため、デイスク9が高速回転している番 会にも、所望の情報領域を長時間知為することが でき、完全に情報を消去することができる。もち ろん、小さな領域の情報を将去する場合は、従来 と阿袋にデイスク9の上面から服封する光ビーム を拡大して記録時に比べて鉄道。長時間の加熱を 行い局部的な情報を開去するモードも可能である。

第15回は、基板11上に光記録合金原1を軽 数的に形成した例を示す。これは節続する情報と

特別報61-133065(9)

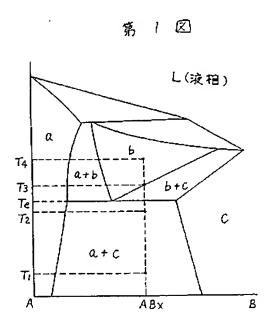
(毎別の効果)

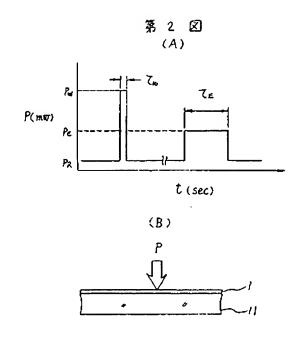
本帝明を用いた光合金型博和記録数度は、 公然 統出。 演去機能を実現でき、 特に記録情報の消去 が完全な数据を簡単な標道で経済的に提供するこ とが可能である。

本意明を利用することにより、光デイスクだけでなく、光合金を用いた容換之可能な光チープ。 光カード用情報記録設置を提供することができる。 図面の簡単な環礁

1,91…光記録合金頭、2…熱智量体、11, 9…基板、3,31,31,32…電後プローブ、 4…転板、5…スインチ半段。

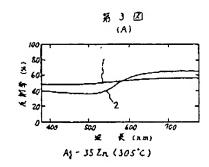
代理人 井理士 高精明表

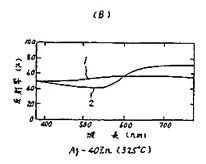


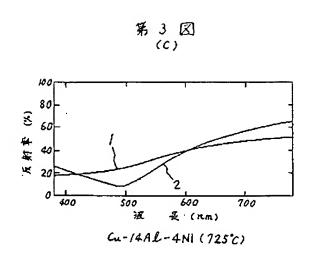


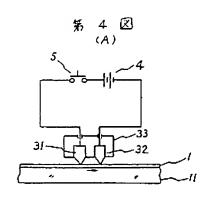
..... --- -- . .-.

特開昭61-133065 (10)

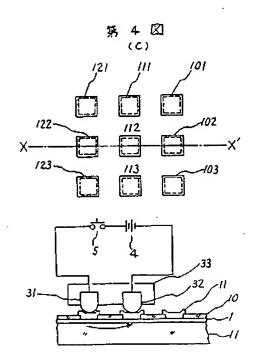




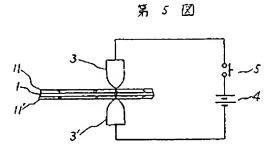


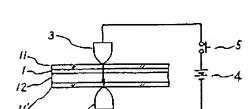




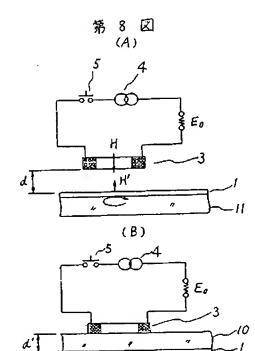


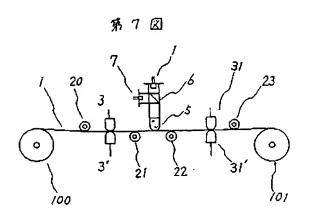
独開昭 61-133065 (11)

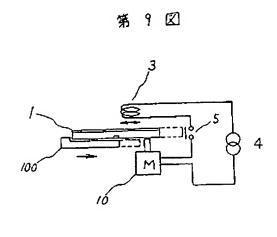




第 6 図

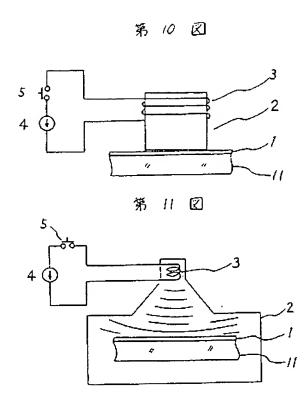


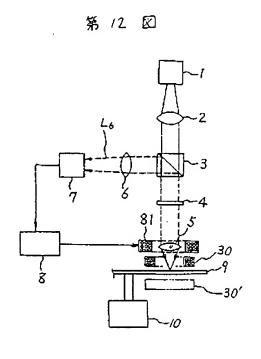


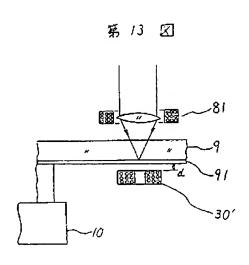


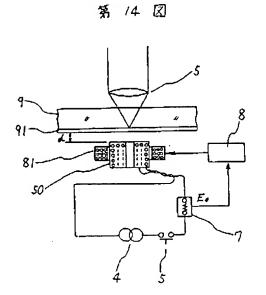
-397-

特備昭61-133065(12)

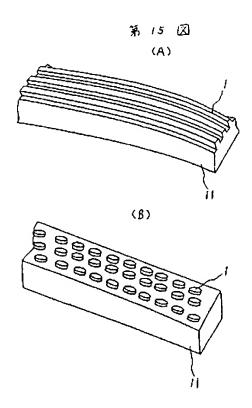








特開昭 61-133065 (13)



第1頁の続き				
母発 明 者	伊篠	鉄 男	日立市幸町3丁目1番1号 所内	株式会社日立製作所日立研究
砂発 明 君	二瓶	秀樹	日立市幸町3丁目1番1号 所内	株式会社日立製作所日立研究
母発明 者	宮 本	詔 文	日立市等町3丁目1番1号 所内	株式会社日立製作所日立研究
Ø発明 者	小 切	広 明	日立市幸町3丁目1番1号 所内	株式会社日立製作所日立研究
四発 明 者	川上	寛 児	日立市幸町3丁目1番1号 所内	株式会社日立製作所日立研究

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

Rt 4. 3.16##17 号(特開昭 昭和 59 年特許願第 255318 6 月 61-133065 号, 昭和 61 年 発行 公開特許公報 61-1331 2 e 🖯 号掲載) につ いては特許法第17条の2の規定による補正があっ 6 (1) たので下記のとおり掲載する。

Int. C1.	識別記号	庁内整理番号
GIIB 11/00 // GIIB 7/00		9075-5D A-9195-5D
		-

平成 4.3.16 発行 手 概 棚 正 哲

平成3年11月28日

特許庁長官 双

(B)

- 稻和59年 特許所 机255316号 1、単作の表示
- 光恢复記錄獎買 2. 売切の名称
- 3、補正をする者

事件との関係 Pf 住

特許出版人

₹ 110

交京都千代田区神田默阿台四丁目6番地 (510) 株式会社 日 立 製 作 所

4.代 郑 人 亷 Œ

Ł

Æ

₹ 220

种意用果核族市四区高岛二丁目12倍6号 解除軒ビル ヨコハマ・ジャスト 7階 紙 話 045-453-087240

(6717) 弁理士 宮 田

\$11

- 5. 新正命令の日付 自
- 6. 特正の対象

(1)明和書の特許疑求の範囲の構、 発明の評価な説明の概および回面の簡単な 対明の概

(2)团局



- 7. 矯正の内容
- (1)特許結束の範囲について別紙1のとおり補正
- (2) 明和祭5頁13行目に、

「光学的手段により情報を記録する」

とあるのを解除する。

(3) 明知春19頁1行目に、

「情報会換え装置」とあるのを、

「光情報記録装置」と補正する。

(4) 明期春21頁1行目から32頁17行目まで

『本苑明はこの点に離みてなされたもので、・・・ スイッチ手段」とあるのも、

以下のとおり箱正する。

「水舟町はこの点に個みなされたもので、光記鉄 合金に包漑を洗してその発熱エネルギーを利用して 消去状態を持るものである。電波を彼す方法は各種 情報技体に応じて選切に選ぶ必要があるが、その原 選を約4回以下には明する。

節4回は舵線性基板1104上に脊膜化した光記

統合金104を形成した情報記録担体に電流プロー プ型のヘッド3304のプローブ3104、320 4 を当接させ、電飙4 0 4 からの電気エネルギーを スイッチ手段504で光記録合金104の一部に供 給し、この領域に生じるジュール熱により光記録合 金を発熱させるものである。合金の 比抵抗は10 ~10 α·cmだから厚さが0.1μm. 軽1μm、長さ1μmの電機間における合金の転換

$$R = \rho \cdot \frac{g}{g} = \left(10^{-4} \times 10^{-4}\right) \times \frac{10^{-4}}{10^{-4} \times 10^{-4}} = 0.1 \sim 1 \left(\Omega\right)$$
... (1)

となる。この抵抗を光記録合金の第2相から第1根 人の姿態温度(消去温度) 150℃に加熱するには

実験的に約3mkの電力が必要なので、必要な電流!

$$1 = \left[\frac{3 \times 1.0}{0.1 \times 1}\right]^{-1} = 0.173 \approx 0.055(6) - (2)$$

となる。処理する情報量を埋やすには第4四(B) に示すようなマルチプローブが有効である。また勇

-/--(31)

4 関(C)に示すように、実際の俗級記録担体には 耐感能性に優れ、透明性を有する保護殴 1004と 歯電器 11040を複数器アレイ状にその表面上形成することができる。この場合、悟報の記録解析 電配 101~103、111~113、121~1 23のピッチで制約される板、ホトリングラフ等の 数細加工によりμmオーダに加工する。この構造は カードに光記録合金を被差させた例として纤直である。

野8回は、光記録合金にうず電流を洗してジュール熱を発生させ、 男1相、 第2相の相変態を生じる 自使プロファイルを作るものである。

高周校売組録408からMHI程度の高周故配流をコイル308に流し、コイル308に発生する磁度Hに直角に合金原108を近づけると、合金原108上に同心円状に満電波が発生する。

平成 4、3、1.6 発行

第6回は、精強材1206上に光記録合金100 を形成した岩窟で、補強材1206の材料は異態体 としても設能するように光記録合金106よりは比 低抗の大きい材料で作られる。この材料は一般的な が超短低材料である二クロム系の材料が好ましいが プローブ306、306′が当接する上でしている 明選短体1106、1106′が被するよれでおり、 地記録合金テープの耐久性を向上をせる。これらの 会計度みは激度だけでなく12m~10mの間で 必要な電流、電圧、発熱効率などを考慮して設計する必要なある。なお、この回中406は電源、50 6はスイッチである。

祭7 図は、光記録合金テープの記録、読出・消去 系全体の概略図で、2 個のリール10007、10 107の間に張られたテーブ107に十分な吸力を 与えるための2007、2107、2207、23 07のローラが投けられ、記録プローブ307、3 07、がテープの上下面に関連を織しテープに形成 された光記舞会会へその観覧なに必要な熱エネルギーを与える。与えられた異皮プロファイルに応じて

別の回は、光記録合金109をディスクイメージとして結成し、移動ホルダー10009でモーター 1009上に運数し、四亿しながら、コイル309 を半径方向に移動させ、合金109上にうず電流を 生じさせ、発熱により記録された情報を得去する教 配例である。この設置は、格報のイレーザーとして、 コンパクトかつ位コストに関作することができる。

(92) -2 -

!

また、佐来のピット方式(ライトワンス)型の光記 節、数出装置とデータ処理方式を統一すれば、本消 **业装缸だけを追加するだけで拠記録合会を用いた消** 去可能型光記錄數图が実現し、顧客は安確な消去裝 置を追加新設するだけでよく、極めて便利である。 なお、この倒中409は高島披売振動、509はス イッチである。記録された奴殺を消去するだけの亨 用点としては昴し0回に示すような、予め所定の温 虚に保持された熱容量体210を光記録合金110 に当接させ、所定の温度プロファイルを得ることが できる。なお、この図巾、310はコイル、410 は電点、510はスイッチ、1110は絶駄性熱板 である。また、第11回に示すようなオーブン21 1の中に光記録合金1110を設置、荷周波コイル 311からマイクロ波を送り光花録合金人110中 に既況を生じしめスイッチ、タイマー等511と選 動させ所定の勘度プロファイルを持る装置を利用す ることができる。これらの我們は極めて簡単、低コ ストに製作することができる。なお、この区中、4 11は電源、1111は格線性延振である。

する。 8 1 2 はアクチュエータであり、アクテュエ 一夕812は光検知器712の出力に従い、対物レ ンズ512の出力光L5の焦点位置を調整する。8 112はレンズ矩動部であり、レンズ駆動部811 2はアクチュエータ812からの駆動創御出力によ って、対物レンズ512の位置を調整する。912 は何報を光学的に記録、再生、得去等が可能なディ スクであり、その一部を示す。ディスク912は対 特レンズ512からの出力光L5がディスク配上に 所望の光スポットを照射することによって、上記の 記録、再生も可能にしている。1012はモータで あり、ディスク812はモータ1012により駆動 する。3012は、ディスク912に近段収置され た高同波コイルで、ディスク812上に形成した光 記録合金殿中にうず電流を生じしめ、斡迩した所定 の温度プロファイルを比較的広い領域に与えて、記 録した情報を構去する。3012′は3012と同 機能をもつ耳周波コイルであり、ディスク912の 展面から加熱する方が好都合の場合の設置例である。 この例は次の多13回に詳細質を示す。すなわち、

乎成 4, 3, 16 発行

次に記録、顧出、消去機能を有する光記録合金デ ィスク用光学ペッドの全体構成を第12回に示す。 何節の各部の信号とその動作について以下に説明 する。1120は光蘇となるレーザダイオードであ る。212はコリメーションレンズで、レーザーダ イオード1120の光束を平行光にする。312は 毎光ビームスプリッタ (以下PBSと略称する) で、 コリメーションレンズ212の出力光を透過すると ともに、つぎに述べる記号412で示すよ/4板か らのもどり光を顔折する。1/4板412はPBS 312で入射光と反射光の散別を容易にするために 光の位相伝光に用いる。512は対物レンズであり、 入射光を失光するために用いられる。812はカッ プリングレンズで、PBS312からの光束を受け てこれを契光させる。カップリングレンズ512は 直交された2つのかまぼこ形レンズで構成されてい る。712は光検知器である。光検知器712はカ ップリングレンズ612からの入射光L6の光スポ ット形状を検知することによって対物レンズ512 からの出力光し5の光スポシト形状を間接的に終知

ディスク912はその表面の汚れの影響を防止する ため、下面に光記録合金膜8113を形成し、記録、 再生は上面から透明基板913中を通過した光線を 企金暦9113上にて取り込みエネルギー密度を最 大にして記録し、分解能を高めて税出しを行う。と ころが、消去を行う整合、前述のように、記録時の 温度プロファイルに比べて温度が低く、長時間の感 射も必要とする。これを達成する方法として、ディ スク912のトラック方向に長い楕円ピームを原射 する方法や、AOモジュールを用いてピームスポッ トを複数作成する方法など光ピームを広げる方法が 提案されているが、この光記録合金を用いた情報抵 休にとっての最適な方法とは言えない。その産由は、 記録、読出の時に要求される光ピームを限界まで較 り込むということと相矛盾して消去時に光ピームも 十分柱大することが一つの光学系では難しいからで ある。そこで、第13四に示すように、高周放コイ ル8012′を光記録合金麒9113に近接させて、 合金製中にうず配洗を生じさせることにより、比較 的広い領域に均一な所望の温度プロファイルを作り

(33) - } -

出すことが可能である。このため、ディスク812 が高速回転している場合にも、所受の情報領域を長時間加熱することができ、完全に情報を消去することができ、完全に情報を消去するとができる。もちろん、小さな領域の情報を消去する る場合は、始終と同様にディスク812の上面から 解別する光ビームを拡大して記録時に比べて低温、 長時間の加熱を行ない無熱的な情報を消去するモードも可能である。

先14回は、消去用コイル5014の中に光記録合金114との間蹴はを検出するセンサ処能をあってまし、側の個号を用いて延延はを一定に係つためのフォースモータ8114を具成した例である。すかりにコスモータ8114を紹合と同じように当起されたので、これを814で増延し、フォースモータ8114で増延し、フォースモータ81114にカードバックすることにより、常は気の傾れるのの後能をもっている。故に合金膜9114に再発しなお、直回数コイル5014は変位検出用と合金膜314なに会るにより、直回数コイル5014は変位検出用と合金膜314を配換コイル5014は変位検出用と合金膜314を配換コイル5014は変位検出用と合金膜314を配換コイル5014は変位検出用と合金膜314を配換出用と合金膜314を配換出用と合金膜314を配換出用と合金膜314を配換出用と合金膜314を配換出用と合金膜314を配換出用と合金膜314を配換出用と合金膜314を配換出用と合金膜314を配換出用とのの関係を表生を変に表するに関係なるを表するでは、変しを表生を表現した。

本税明を用いた光情報記録袋置は、記録院出、消 去機能を実現でき、特に記録情報の消去が完全な数 置を簡単な構造で建設的に提供することが可能である。

本英明を利用することにより、光ディスクだけで なく、光合金を用いた書換え可能な光テープ、光カ ード用情報記録装置を提供することができる。

図面の簡単な説明

1

第1回は光記録合金の状態図、第2回は光記録合金への入熱エネルギー図、第3回は光記録合金の外 反射特性例、第4回は光記録合金の加熱方法、第4回は光記録合金の加熱方法、第5回は光記録合金の別の加熱方法、第5回は光記録合金を用いた光記録を一で変、第9回は光記録合金を向うず電波加熱型記録情報消去装置、第10回はマイクのはまり、第12回はなる。第12回はなる。第12回はなる。第12回はなる。第12回はなる。第12回はなる。第12回はなる。第12回はなる。第13回は対象の構成であり、第15回はな加熱コイルの構成であり、第15

平成 4, 3, 16 発行

加熱用コイルの2つに分けて構成することも可能である。これら情報の記録、観出、消去に用いる電気量の周改数は他モードへの影響を小さくする観点から異なる値にした方が気ましい。なお、この図中、414は高周設発組制、514はスイッチ、914は透明基板、5140は対称レンズである。

【発明の効果】

四は就散構造を有する光配综合金情報担体である。 104,814…光記録合金額、210…然容量 体、1104,913…益板、307,307, 3104,3204…電流プローブ、404…電板、 504…スインチ手数」

(5) 前4回から與15回を別紙2のとおり補正する。

(34) -4 -

特許請求の範囲

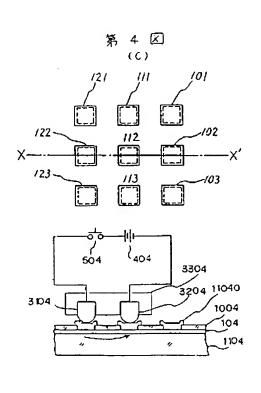
1. <u>熱服原に応じて光学特性が軽化する</u>流記録会 <u>命も含んで複成され、値報を該先学特性の低化</u> として保持する配便媒体手段と、

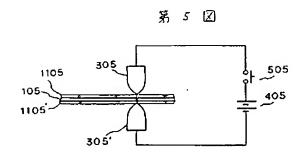
上記記錄版体手限に電流を与えることにより 上記光記錄合金に監製版を加える電流付与手段 と

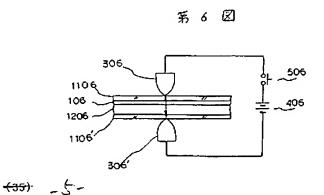
・担えたことを特致とする光値報記録数数。
・ 上記載放付与手段は上記記録保体の所望の位置に当接可能に配置された少なくとも二つの電極と、核管師を適じて上記記録解体の所望の領域に通問する制型手段と、接通配を創御するスインチ手段と。

を有することを特別とする類求項1記載の光 情報記載設置。 平成 4, 3, 1 G 発行 第 4 区 (A) 504 404 3104 3304 3104 1104

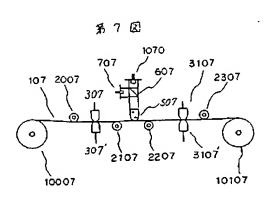
> (B) Ø-Ø Ø-Ø Ø-Ø

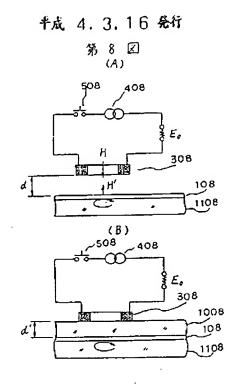


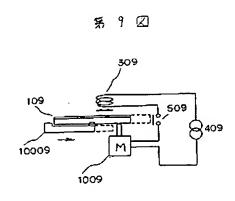


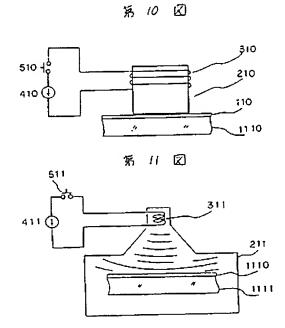


PREVIOUS PAGE | NEXT PAGE | REVERSAL | RELOAD









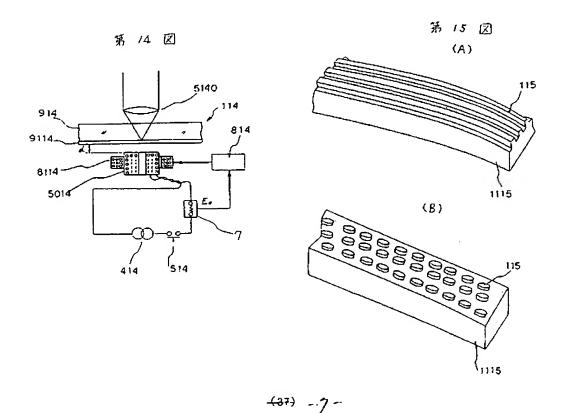
(36) - 6 -

8112

9113

-3012

平成 4, 3, 16 発行 第 13 図 第 12 图 -1120 912 38 212 888 888 612 1012 (812 -1012



PREVIOUS PAGE | NEXT PAGE | REVERSAL | RELOAD